

Розклад занять викладачів кафедри Матеріалознавство в осінньому семестрі 2026-2027 року

	Субботіна В.В. проф.	Волков О.О. проф.	Білозеров В.В. проф.	Зубков А.І. проф.	Погрібний М.А. проф.	Терлецкий О.С. проф.	Бармін О.Е. доц.	Зозуля Е.В. доц.	Князева Г.А. доц.	Колупаев І.М. доц.	Протасенко Т.О. доц.	Реброва О.М. доц.	Кравецька Ж.В. ст. викл.	Рябоштан В.А. ст. викл.	
	ПН	ПН	ПН	ПН	ПН	ПН	ПН	ПН	ПН	ПН	ПН	ПН	ПН	ПН	
8.30-10.05															8.30-10.05
10.25-12.00		МІТ-Н325а, Використ. сист. підх. при оптимізі. технол. оброб. спл., ЛК	325а, в, г, Кристалограф. і дефект. кристалінн. будов., ЛК												10.25-12.00
12.35-14.10		МІТ-Н325а, Використ. сист. підх. при оптимізі. технол. оброб. спл., ПЗ	324а, в, г, 325св, сг, Базов. метод. рентгеностр. аналіз., ЛК				МІТ-925а, 925б, 925с, 925в, 925г, 1025а, 1025б, 1025г, ТКМ та матеріалозн., ЛК	МІТ-325а, в, г, Осн фіз хім, ЛК						МІТ-М326а, г, Н326а, в, г, Сучасн. метод. електр.-мікроск. аналіз., ЛК	12.35-14.10
14.30-16.05	МІТ-М326а, г, Н326а, в, г, Фіз. осн. міцн. і пластичн. матер., ЛК	МІТ-Н325а, Спл. рідкісн. метал. та дорогоцінн. матер., ЛК					МІТ-324а, Теор та технол. ТО, ЛК						МІТ-1125а, 1125б, 1225а, 1225б, 1225в, 1525а, 1525б, 1125бдсг, 1325, 525, 725, ТКМ та матеріалозн., ЛК	МІТ-М326а, г, Н326а, в, г, Сучасн. метод. електр.-мікроск. аналіз., ЛК	14.30-16.05
16.25-18.00	МІТ-М326а, г, Н326а, в, г, Фіз. осн. міцн. і пластичн. матер., ЛК	МІТ-Н325а, Спл. рідкісн. метал. та дорогоцінн. матер., ПЗ					МІТ-324а, Теор та технол. ТО, ЛК								
18.10-19.45															18.10-19.45
8.30-10.05	ВТ	ВТ	ВТ	ВТ	ВТ	ВТ	ВТ	ВТ	ВТ	ВТ	ВТ	ВТ	ВТ	ВТ	8.30-10.05
10.25-12.00	МІТ-Н325а, Матеріал. з особл. власт. для мед. сфер., ЛК												МІТ-724с, 724сч, 723, 723і, 723ч, Прикл. матеріалозн., ЛК		10.25-12.00
12.35-14.10	МІТ-Н325а, Матеріал. з особл. власт. для мед. сфер., ЛК	МІТ-324а, Дисц 1 (Техн матеріалів та різногал матер), ЛК											МІТ-724с, 724сч, 723, 723і, 723ч, Прикл. матеріалозн., ЛК		12.35-14.10
14.30-16.05	МІТ-Н325а, Матеріал. з особл. власт. для мед. сфер., ПЗ	МІТ-324а, Дисц 1 (Техн матеріалів та різногал матер), ЛК				МІТ-324а, Мех. власт. та конструк. міцн. матеріал., ЛК								КН-823е, Видаван-поліграф матер., ЛК	14.30-16.05
16.25-18.00	МІТ-323а, 324са, 323б, Дисц 3 (Матеріал. орган. і неор. поход. для худож.-ювел. галуз.), ЛК					МІТ-324а, Мех. власт. та конструк. міцн. матеріал., ЛК								КН-823е, Видаван-поліграф матер., ЛАБ	16.25-18.00
18.10-19.45		МІТ-323а, 324са, 323б, Дисц 3 (Матеріал. орган. і неор. поход. для худож.-ювел. галуз.), ЛК						МІТ-М326а, г, Н326а, в, г, Осн. технол. нов. функц. матер. та застосуван. Інженерн. комп'ютерн. дизайн., ЛК							18.10-19.45

	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	
8.30-10.05															8.30-10.05
10.25-12.00			324a, в, г, 325св, сг, Базов. метод. рентгеностр. аналіз., ПЗ				MIT-925a, 925el, 925r, 1025a, 1025b, 1025r, ТКМ та матеріалозн., ЛАБ	MIT-323a, 324ca, 323b, Поверхн. явищ. в нано- і мікрокристал. матеріал., ЛК		MIT- H325a, в, Сучасн. пробл. і метод. математ. та комп. модел., ЛК	MIT-326a, Вступ до спеціальності. ОП, ЛК			MIT-723i.e, Прикл. матеріалозн., ЛК	10.25-12.00
			324a, в, г, 325св, сг, Базов. метод. рентгеностр. аналіз., ПЗ				MIT-925a, 925b, ТКМ та матеріалозн., ЛАБ	MIT-323a, 324ca, 323b, Поверхн. явищ. в нано- і мікрокристал. матеріал., ЛК		MIT- H325a, в, Сучасн. пробл. і метод. математ. та комп. модел., ЛК				MIT-723i.e, Прикл. матеріалозн., ЛК	
12.35-14.10						MIT-324a, Мех. власт. та констр. міцн. матеріал., ЛАБ		MIT-323a, 324ca, 323b, Поверхн. явищ. в нано- і мікрокристал. матеріал., ЛК		MIT- H325a, в, Сучасн. пробл. і метод. математ. та комп. модел., ЛК	MIT-326a, Вступ до спеціальності. ОП, ПЗ				12.35-14.10
							MIT-324a, Теор та технол. ТО, ЛАБ	MIT-323a, 324ca, 323b, Поверхн. явищ. в нано- і мікрокристал. матеріал., ЛАБ							
14.30-16.05						MIT-324a, Мех. власт. та констр. міцн. матеріал., ЛАБ		MIT-323a, 324ca, 323b, Поверхн. явищ. в нано- і мікрокристал. матеріал., ЛАБ			MIT-M326a, г, Матеріалозн. керамін. композиц. матер. ЛК	MIT-1125a, 1125b, 1225a, 1225b, 1225c, 1525a, 1525b, ТКМ та матеріалозн., ЛАБ			14.30-16.05
							MIT-324a, Теор та технол. ТО, ЛАБ	MIT- H325a, в, Сучасн. пробл. і метод. математ. та комп. модел., ПЗ			MIT-M326a, г, Матеріалозн. керамін. композиц. матер. ЛК	MIT-1325, MIT-525, MIT-725, ТКМ та матеріалозн., Лаб			
16.25-18.00								MIT- H325a, в, Сучасн. пробл. і метод. математ. та комп. модел., ПЗ	MIT-323a, 324ca, 323b, Короз. та зах. матер. ЛК			MIT-M326a, г, Матеріалозн. керамін. композиц. матер. ЛК			16.25-18.00
									MIT-323a, 324ca, 323b, Короз. та зах. матер. ЛАБ			MIT-M326a, г, Матеріалозн. керамін. композиц. матер. ЛАБ			
18.10-19.45															18.10-19.45
	ЧТ	ЧТ	ЧТ	ЧТ	ЧТ	ЧТ	ЧТ	ЧТ	ЧТ	ЧТ	ЧТ	ЧТ	ЧТ	ЧТ	
8.30-10.05									MIT-M326a, г, H326a, в, г, Осн. технол. нов. функц. матер. та застосуван. Інженерн. комп'ютерн. дизайн., ЛК						8.30-10.05
10.25-12.00							MIT-323a, 324ca, 323b, Теор. та технол. хім-терм. оброб., ЛК								10.25-12.00
							MIT-323a, 324ca, 323b, Теор. та технол. хім-терм. оброб., ЛАБ				MIT-325a, Фазов. співвідношен. в метал. матеріал., ПЗ				
12.35-14.10											MIT-325a, Фазов. співвідношен. в метал. матеріал., ЛК				12.35-14.10
											MIT-325a, Фазов. співвідношен. в метал. матеріал., ЛК	MIT-323a, 324ca, 323b, Технолог. та обладн. для модифік. поверх. та об'ємн. оброб. матер., ЛК			
14.30-16.05												MIT-323a, 324ca, 323b, Технолог. та обладн. для модифік. поверх. та об'ємн. оброб. матер., ЛК		MIT-723i.e, Прикл. матеріалозн., ЛК	14.30-16.05
							H326a, в, г, Сучасн. корозійност. сплав. та галуз. їх використан., ЛАБ					MIT-323a, 324ca, 323b, Технолог. та обладн. для модифік. поверх. та об'ємн. оброб. матер., ЛК		MIT-723i.e, Прикл. матеріалозн., ЛК	
16.25-18.00							H326a, в, г, Сучасн. корозійност. сплав. та галуз. їх використан., ЛК					MIT-323a, 324ca, 323b, Технолог. та обладн. для модифік. поверх. та об'ємн. оброб. матер., ПЗ		MIT-723i.e, Прикл. матеріалозн., ЛК	16.25-18.00
							H326a, в, г, Сучасн. корозійност. сплав. та галуз. їх використан., ЛК					MIT-323a, 324ca, 323b, Технолог. та обладн. для модифік. поверх. та об'ємн. оброб. матер., ПЗ			
18.10-19.45															18.10-19.45
	ПТ	ПТ	ПТ	ПТ	ПТ	ПТ	ПТ	ПТ	ПТ	ПТ	ПТ	ПТ	ПТ	ПТ	
8.30-10.05															8.30-10.05
														MIT-324a, Електр-мікроск. метод. та прогноз. фіз-мех. власт. матеріал., ЛАБ	

10.25-12.00				МІТ-324а, Електр- мікроск. метод. та прогноз. фіз- мех. власт. матеріал., ЛК						МІТ-М326а, г, Н326а, в, г, Наноматеріали, ЛК				МІТ-725І.е, ТКМ, ЛК	10.25-12.00
				МІТ-324а, Електр- мікроск. метод. та прогноз. фіз- мех. власт. матеріал., ЛК						МІТ-М326а, г, Н326а, в, г, Наноматеріали, ЛК				МІТ-725І.е, ТКМ, ЛК	
12.35-14.10										МІТ-М326а, г, Н326а, в, г, Наноматеріали, ЛК				МІТ-725І.е, ТКМ, ЛАБ	12.35-14.10
								МІТ-325а, в, г, Осн фіз хім, ПЗ							
14.30-16.05			325а, в, г, Кристалограф. і дефект. кристалічн. будов., ПЗ					МІТ-М326а, Н326а, Наноматеріали, ЛАБ						МІТ-925Ів.е, ТКМ, ЛК	14.30-16.05
			325а, в, г, Кристалограф. і дефект. кристалічн. будов., ПЗ									МІТ-1125бдсг, ТКМ та матеріалозн., ПЗ	МІТ-925Ів.е, ТКМ, ЛК		
16.25-18.00														МІТ-925Ів.е, ТКМ, ЛАБ	16.25-18.00
												1125бдсг ТКМ та матеріалозн., ЛАБ			
18.10-19.45															18.10-19.45
	Субботіна В В проф.	Волков О.О. проф.	Білозеров В В проф.	Зубков А І проф.	Погрібний М А проф.	Терлецький О.С. проф.	Бармін О Є доц.	Зозуля Е.В. доц.	Князева Г.А. доц.	Колупаєв І М доц.	Протасенко Т О доц.	Реброва О М доц.	Краєвська Ж.В. ст. викл.	Рєбоштан В.А. ст. викл.	